

China Resources Microelectronics Limited

司 2019 展 投

China Resources Microelectronics Limited

司

切
断

司

2019

司

展

司

2019

展

投

司

司

3

上

夏

司

上

1/2

司

司

2019

司

核

司	司
司 2019 8 23	< 投 > 核 支 核 2019 1-6 核
司 2019 10 6	核

司

展

1

2019

司

未

投

投

投

2

未

司

2019

未

夏

上

展

2019

3

投

投

司

投

投

夏

投

建

投

支

投

4

投

司

未

5

投

未

司

6

2019

司

上

司

则

投 司

司 断 展

司

司 例 上

2020 司

未 司

上

例 上 司

司

2020 4 21

（本页无正文，为《China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限
公司）董事会审计合规委员会 2019 年度履职情况报告》之签署页）

夏正曙（签字）：夏正曙

2020 年 4 月 21 日

（本页无正文，为《China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有
限公司）董事会审计合规委员会 2019 年度履职情况报告》之签署页）

马文杰（签字）：马文杰

2020 年 4 月 21 日

（本页无正文，为《China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限
公司）董事会审计合规委员会 2019 年度履职情况报告》之签署页）

张志高（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhang Zhi Gao', written over a horizontal line.

2020 年 4 月 21 日